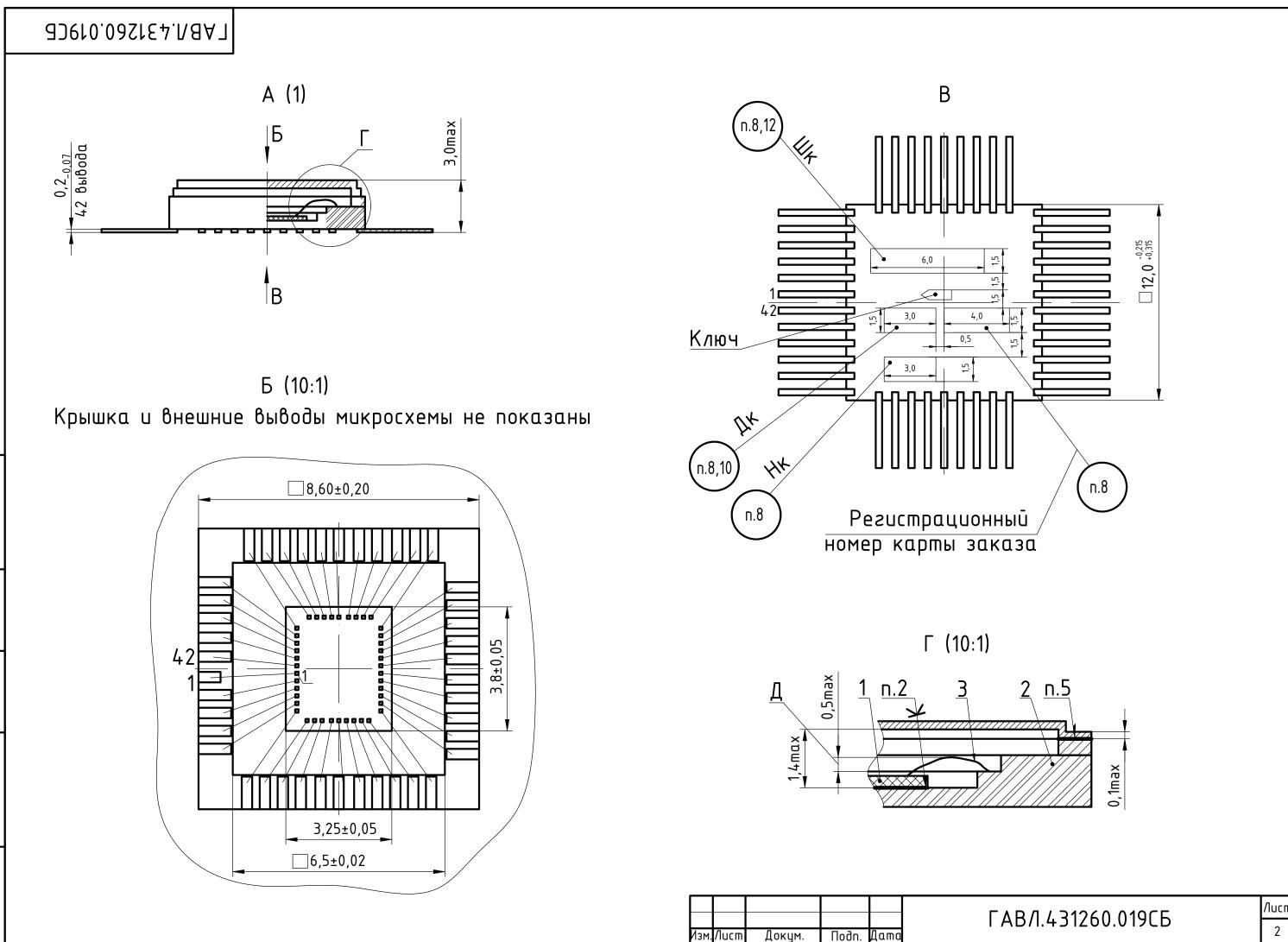


- 1. Размеры для справок.
- 2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
- 3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
- 4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д максимальная стрела прогиба проводника.
- 5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
- 6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен δ ыть не δ олее $6,65*10^{-3}$ Па * см 3 /с.
- 7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида $\delta K 0.347.273 \, \text{Д}2.$
- 8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, знак Δ согласно основному виду.
- 9. С обратной стороны маркировать согласно виду В.
- 10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
- 11. Δ знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
- 12. В зоне Шк маркировать обозначение изделия "Н5503ХМ2".
- 13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
- 14. Допускается нанесение клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
- 15. Нумерация выводов приведена условно.
- 16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431260.019ЭТ.

					ГАВЛ.431260.019СБ					
							/lum. M		Macca	Масштаб
Изм. /	/lucm	N° докум.	Подп.	Дama	Микросхемы интегральные					
Разраб.		Астахова			H5503XM2	Α		ΜŒ	ах 3,0 г	5:1
Пров.		Тикашкин			Сборочный чертеж					
Т.контр.		Терпигорева				/lucm 1		Листов 4		
Н.кон	нтр.	Васильев								
<u></u> Կՠϐ.		Денисов								



Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

Формат АЗ

Копировал